Radiation image storage panel and process for making the same

Patent number:

US4769549

Publication date:

1988-09-06

Inventor:

TSUCHINO HISANORI (JP); KANO AKIKO (JP);

AMITANI KOJI (JP); SHIMADA FUMIO (JP)

Applicant:

KONISHIROKU PHOTO IND (JP)

Classification:

- international:

G21K4/00; G21K4/00; (IPC1-7): G01T1/161; B05D5/00;

G03B42/02; G03C5/17

- european:

G21K4/00

Application number: US19870065150 19870612

174

Priority number(s): JP19840266912 19841217; JP19840266914 19841217;

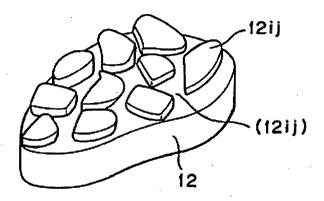
JP19840266915 19841217; JP19840266913 19841217;

JP19840266916 19841217

Report a data error here

Abstract of US4769549

There are disclosed a radiation image storage panel which comprises a stimulable phosphor layer on a support, wherein the stimulable phosphor layer has a fine pillar-shaped block structure, and a process of making a radiation image storage panel having a stimulable phosphor layer on a support, which comprises getting the stimulable phosphor layer having a fine pillar-shaped block structure. Scattering of the stimulation exciting light within the stimulable phosphor layer of the present invention can be markedly reduced since the stimulable phosphor layer has a block structure shaped in fine pillars, whereby it is possible to improve sharpness of the image. Also, radiation sensitivity and graininess of the image can be improved by enlargement of the stimulable phosphor layer without lowering sharpness of the image since lowering in sharpness of the image due to increase of the stimulable phosphor layer is little.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-39797

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)2月20日

G 21 K 4/00

8406-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全11頁)

段発明の名称

放射線画像変換パネル

頤 昭60-180704 ②特

願 昭60(1985)8月16日 23出

砂発 明 加野。 者 ⑫発 明 者 + 野

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 亜 紀 子

鏖 久

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

網 谷 の発 明 者

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

田 文 生 砂発 明

日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内

小西六写真工業株式会 ①出 願 人

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

社

1. 発明の名称

放射線画像変換パネル

2、特許請求の範囲・

支持体上に少くとも一層の輝尽性蛍光体層を有 する放射線國像変換パネルにおいて、前記輝尽性 **蛍光体層にその層表顔から入る亀裂を設けたこと** を特徴とする故射線画像変換パネル。

3. 発明の詳細な説明

【産菜上の利用分野】

本発明は輝尽性蛍光体を用いた放射線画像変換 パネルに関するものであり、さらに詳しくは鮮鋭 性の高い放射線画像を与える放射線画像変換パネ ルに関するものである。

【発明の背景】

X線画像のような放射線画像は病気診断用など に多く用いられる。このX線画像を得るために、 被写体を透過したX線を蛍光体層(蛍光スクリー ン)に照射し、これにより可視光を生じさせてこ の可視光を通常の写真をとるときと同じように銀 塩を使用したフイルムに照射して現像した、いわ ゆる放射線写真が利用されている。しかし、近年 銀塩を塗布したフイルムを使用しないで蛍光体層 から直接画像を取り出す方法が工夫されるように

この方法としては被写体を透過した放射線を蛍 光体に吸収せしめ、しかる後この蛍光体を例えば 光又は然エネルギーで励起ずることによりこの蛍 光体が上記吸収により背積している放射線エネル ギーを蛍光として放射せしめ、この蛍光を検出し て画像化する方法がある。具体的には、例えば米 国特許3,859,527号及び特開昭55-12144号には輝 尽性蛍光体を用い可視光線又は赤外線を椰尽励起 光とした放射線画像変換方法が示されている。こ の方法は支持体上に郷尽性蛍光体層を形成した放 射線画像変換パネルを使用するもので、この放射 線画像変換パネルの輝尽性蛍光体層に被写体を透 過した放射線を当てて被写体各部の放射線透過度 に対応する放射線エネルギーを蓄積させて潜像を 形成し、しかる後にこの郷尽性蛍光体層を輝尽励 起光で走在することによって各部の蓄積された故射線エネルギーを放射させてこれを光に変換し、この光の強弱による光信号により画像を得るものである。この最終的な画像はハードコピーとして再生しても良いし、CRT上に再生してもよい。

e,

さて、この放射線画像変換方法に用いられる輝尽性低光体層を有する放射線画像変換パネルは、前述の低光スクリーンを用いる放射線写真法の場合と同様に放射線吸収率及び光変換率(両者を含めて以下「放射線感度」という)が高いことは言うに及ばず画像の粒状性が良く、しかも高鮮鋭性であることが要求される。

ところが、一般に輝尽性蛍光体層を有する放射 線画像変換パネルは粒径 1~30×0程度の粒子状 の輝尽性蛍光体と有機結若剂とを含む分散液を支 持体あるいは保護層上に塗布・乾燥して作成され るので、輝尽性蛍光体の充填密度が低く(充填平 50%)、放射線感度を充分高くするには第5図(a) に示すように輝尽性蛍光体層の層厚を厚くする必 要があった。

即ち、前述のように、従来の放射線画像変換パネルは放射線に対する感度及び画像の粒状性と、 画像の鮮鋭性とが輝尽性蛍光体層の層厚に対して まったく逆の傾向を示すので、前記放射線画像変 機パネルは放射線に対する感度と粒状性と鮮鋭性 のある程度の観性によって作成されてきた。

同図から明らかなように輝尽性蛍光体層の層厚200μmのときに輝尽性蛍光体の附着量は50mg/cm²であり、層厚が350μmまでは放射級感度は直線的に増大して450μm以上で飽和する。尚、放射線感度が飽和するのは、輝尽性蛍光体層が厚くなり過ぎると、輝尽性蛍光体を刊での輝尽性蛍光体層の飲乱のため郷尽性蛍光体層内部での輝尽発光が外形に出てこなくなるためである。

一方、これに対し前記放射線画像変換方法における画像の鮮鋭性は第5図(b)に示すように、放射線画像変換パネルの輝尽性蛍光体層の層厚が穏いほど高い傾向にあり、鮮鋭性の向上のためには、

「「なんったが、ないないであった。

また、前記放射線画像変換方法における画像の 粒状性は放射線量子数の場所的ゆらぎ(量子モトル)あるいは放射線画像変換パネルの輝尽性蛍光 体層の構造的乱れ(構造モトル)等によって決定されるので、輝尽性蛍光体層の層厚が薄くなると、 輝尽性蛍光体層に吸収される放射線量子数が減少 して量子モトルが増加したり構造的乱れが顕在化

法においては、放射級画像変換パネルに習積され た放射機画像位射は時表列化されて取り出される ので、ある時間(ti)に照射された輝尽励起光によ る椰尽発光は望ましくは全て探光されその時間に 椰 尽 励 起 光 が 照 射 さ れ て い た 該 バ ネ ル 上 の あ る 画 素(xi,yi)からの出力として記録されるが、もし 輝尽励起光が該パネル内で散乱等により広がり、 照射両素(xi,vi)の外側に存在する輝尽性慌光体 をも励起してしまうと、上記(xi,yi)なる画案か らの出力としてその画案よりも広い領域からの出 力が記録されてしまうからである。従って、ある 時間(ti)に照射された脚尽励起光による椰尽発光 が、その時間(ti)に輝尽励起光が真に照射されて いた該バネル上の 画 聚 (xi,yi)からの発光のみで あれば、その発光がいかなる広がりを持つもので あろうど符られる画像の鮮鋭性には影響がない。

このような状況の中で、放射級画像の炸災性改善する方法がいくつか考案されて来た。例えば特別昭55-146447号記載の放射級画像変換パネルの即尽性蛍光体層中に白色粉体を混入する方法、特

開昭55-163500号記載の放射線画像変換パネルを即尽性蛍光体の輝尽励起波長領域における平均反射率が前記輝尽性蛍光体の輝尽発光波長領域における平均反射率よりも小さくなるように着色する方法等である。しかし、これらの方法は鮮処性を改良すると必然的に感度が著しく低下してしまい、好ましい方法とは貫えない。

きらに本出版人は特願昭59-266912~266916号

パネルに関連し、これをさらに改良するものであり、本発明の目的は放射線に対する感度が向上すると共に鮮鋭性の高い画像を与える放射線画像変換パネルを提供することにある。

本発明の他の目的は、粒状性が向上すると共に、 鮮災性の高い面像を与える放射線画像変換パネル を提供することにある。

また、本発明の他の目的は、その製造方法が簡便で安定して生産することの可能な放射線画像変換パネルを提供することにある。

(発明の構成及び作用)

前記した本発明の目的は、支持体上に少なくとも一層の輝尽低光体層を有する放射線画像変換パネルにおいて、前記輝尽性蛍光体層にその層表側から入る亀裂を設けたことを特徴とする放射線弧像変換パネルによって達成される。

更に本発明の態様としては、前記輝尽性蛍光体 層がアルカリハライド系蛍光体からなる場合に特 に効果が高く好ましい。

また、本発明の放射線画像変換パネルは、その

において、 即尽性蛍光体層が 微粗柱状プロック 構造を有する 放射線変換パネルを提案している。 これによれば、 即尽励起光が 前記 即尽性蛍光体層に 入射すると、 該随起光は 微細柱状プロック 構造の 光誘導 効果により柱状プロック 内面で反射を 繰り返しながら 柱状プロック外に 放逸することなく柱状プロックの 旋まで到途するため、 画像の 鮮災性がより 増大する。

しかしながら前記符顧昭59-266912~266916号に述べた放射線画像変換パネルは、前記微細柱状プロック構造の紊地となる層、すなわち支持体表面の微細な凹凸パターンあるいは微小タイル状板が互いに隔絶されて敷きつめられたごとき構造あるいは微小タイル状板とそれらを区画する細線網との組合せなどが必要とされるため、製造工程が複雑となり、また前記案地層の構造をある程度以上微細化することが困難であるためその鮮災性にも限界があった。

【発明の目的】

本発明は輝尽性蛍光体を用いた放射線画像変換

郡俄廼像を読み取るにあたり、輝尽励起光を前記 椰尽性蛍光体層の層表側から入射する場合に使用 すると特に効果が高く好ましい。

次に本発明を具体的に説明する。

第1 図(a)は本発明の放射線画像変換パネル(以 後単にパネルと略称することがある)を厚み方向 に切った断面図の一例である。

第1図(a)において10は本発明のパネルの形態を示す。11は支持体であり、12は該支持体上に設けられた坪尽性蛍光体層好ましくはアルカリハライド系蛍光体層である。また13は設けられることが好ましい保護層である。

支持体11と郷尽性蛍光体局12との間には、必要に応じて各層間の接着性を改良するための接着層あるいは郷尽励起光および/または郷尽発光の反射層もしくは吸収層を設けてもよい。

前記即尽性蛍光体層12はその層表側から支持体面に対し略垂直方向に延びた危裂(12ij)を有する。 すなわち第1図(a)のように危裂(12ij)は即尽性 蛍光体層の支持体側と反対の面から層の内側に向 かって形成される。前記亀裂(12 i j)の形状を輝尽性蛍光体層の層表側から見ると第 1 図(b)に示す平面図のようになる。

本発明のパネルは、第2図に示すように成長した 危裂(22ij)が 坪尽性蛍光体層 22を支持体に到るまで分断しているような 坪尽性蛍光体の 微細柱状プロック構造を形成するようにししてもよい。

本発明のパネルにおいて、前記亀裂の間隔は、 平均的に1~400μmが好ましく、危裂の幅は平均 . 的に0~20μmが好ましい。また、亀裂の深さは、 平均的に輝尽性蛍光体層の層厚の二分の一以上の 深さであることが好ましい。

前記した危裂を入れた坪尽性世光体層に邓尽励起光が入射すると、該励起光は前記龟裂面で内部に反射を繰り返しなから岬尽性世光体層の反対側の面まで到達する。したかって輝尽発光による。特に前記励起光が輝尽性蛍光体層の層表側から入射である場合に本発明のパネルを使用すると、前記鬼裂による光誘導効果が高いため画像の鮮鋭性が大幅

を冷却してもよい。なお、たとえばでもは加熱果のように低くても場合等は150 C 位でもに加熱温度はさらに低する場合等は150 C 位でもにから、たとえばでもはない。前記を使用する場合性性光体の形ととなった。まれてもよい。の機能を損うことを可能をしている方法であればいかなる方法であればいかなる方法であればいいかなる方法であればない。例えば郷尽性性がスの濃度を発える方法であればないである方法であればないである方法である。例えば郷尽性性がスの濃度を発れる。というなどを発生されてもよい。然かコックを与えて危裂を入れてもよい。

或いは堆積中に生する層表に向う結晶転位級に 対し超音波或は電気的ショック等を与えることに よっても危裂を形成させることもできる。

また、パネル表面を保護する保護層上に輝尽位 光体層を気相堆積させ、堆積後に支持体に接着させるパネル製造法を用いて危裂を導入することもできる。

たとえば保護層フィルムの表面に多数の微細な凹凸パターン或は多数の微小タイル状板が微細な

に改良される。

次に、本発明の特徴である輝尽性蛍光体層中の 角裂の形成方法について説明する。

即尽性蛍光体の層表側から該蛍光体層に入る龟裂を与えるには、たとえば種々の気相堆積法のいずれかにより輝尽性蛍光体層を作成した後に熱ショック等を与えて前記危裂を形成する方法がある。 すなわち、輝尽性蛍光体と支持体との間の熱態張の大小の差を利用して加熱、冷却を行うことにより前記危裂を形成せしめる。

具体的には、たとえば輝尽性蛍光体の堆積を終えたパネル原体を、窒素ガス等の不活性ガス中で300℃程度に加熱し、パネル原体が熱平衡に違した後、冷窒素ガスを多量流入させて冷却すれば前部原性蛍光体層に危裂が生じる。この場合、危熱は比熱或は冷却速度に悲く支持体温度と輝度性低光体層の表面温度との窓による重によって生じるため、その大部分は輝尽性蛍光体層の層表面がら発生し、第1図(a)に示すような構造を与える。この概更に積極的に支持体側を加熱し、蛍光体側

間際により 互いに 腐絶されて 敷きつめられたごとき 表面構造を有する 保護層フィルムを用い、 気相・堆積法のいずれかにより 輝尽性蛍光体層を 設ける。すると 輝尽性蛍光体は 前記保護層フィルムの 表面に 微細な 柱状晶となして 堆積を 関始する ため、 それらの 柱状晶の間隔は 該フィルム面に対して 略垂直の 方向に 輝尽性蛍光体層内に延びた 危裂を 形成し、 これを 支持体に 接着すれば 第2 図に示すような 層 炎 側に向かって 聞いた 危裂を 導入する ことができる。

第2図のごとき構造を有するパネルを製造した 後、さらに熱処理等のショック処理を施すること により前記亀裂を成長させてもよい。

本発明のパネルの椰尽性蛍光体層の厚みはパネルの放射線に対する感度、椰尽性蛍光体の種類等によって異なるが10~800μmの範囲であることが更に好好ましく、50~500μmの範囲であることが更に好ましい。

本発明の放射線画像変換パキルにおいて輝尽性 蛍光体とは、最初の光もしくは高エネルギー放射

線が照射された後に、光的、熱的、機械的、光学 的または電気的等の刺激(輝尽脇起)により、最初 の光もしくは高エネルギーの放射線の照射量に対し 応した輝尽発光を示す蛍光体を貫うが、実用的な 面から好ましくは500nm以上の輝尽励起光によっ て輝尽発光を示す蛍光体である。本発明の放射線 画像変換パネルに用いられる輝尽性蛍光体として は、例えば特開昭48-80487号に記載されている BaSO,: Ax(但しAはDy, Tb及びTuのうち少 なくとも1種であり、xは0.001≦xく1モル%で ある。)で表される蛍光体、特開昭48-80488号記 親のMgSO::Ax(但しAはHo或いはDyのうち いずれかであり、0.001≦×≤1モル%である)で 表される蛍光体、特開昭48-80489号に記載され ているSrSO.: A x(但しAはDy, T b及びT mの うち少なくとも1種でありxは0.001≦xく1モル %ある。)で表わされている蛍光体、特別昭51-29889号に記載されているNa2SO4,CaSO.及 UBaSO,等にMn,Dy及UTbのうち少なくとも 1 種を添加した蛍光体、特開昭52-30487号に記

あり、x,y及びeはそれぞれ0 < x + y ≤ 0.6、xy≠
0 及び10⁻⁴≤ e ≤ 5 × 10⁻²なる条件を満たす数である。)で表される蛍光体が挙げられる。また、
- 般式が

L n O X : x A

(但しLnはLa,Y,Gd及びLuの少なくとも1つを、XはCl及び/又はBrを、AはCe及び/又はTbを、xは0くx<0.1を満足する数を表す。)で表される蛍光体、特開昭55-12145号に記載されている一般式が

$$(Ba_{1-x}M_{2}x)FX:yA$$

(個しM₂は、Mg,Ca,Sr,Zn及びCdのうちの少なくとも1つを、XはCl,Br及びIのうち少なくとも1つを、AはEu,Tb,Ce,Tm,Dy,Pr,Ho,Nd,Yb及びErのうちの少なくとも1つを、x及びyは0≦x≦0.6及び0≦y≦0.2なる条件を満たす数を表す。)で表される蛍光体、特別昭55-84389号に記載されている一般式がBaFX:xCe,yA(個し、XはCl,Br及びIのうちの少なくとも1つ、AはIn,Tl,Gd,Sm及びZrのうちの少

載されている BeO.LiF, MgS O.及び CaF, 等の 蛍光体、 特 閉 昭 53 - 39277号に 記載されている

LizB 4 O v: C u, A s 等の 蛍光体、 特 間 昭 54-47883号に記載されているLi2O・(B2O2)x:Cu (但しxは2 < x≦3)、及びLi2O・(B2O2)x:C u, A g(但しxは2 くx≤3)等の蛍光体、米国特許3. 859,527号に記載されているSrS:Ce,Su、Sr S;Eu,Sm、La2O2S:Eu,Sm及び(Zn,Cd)S :Mn.X(但しXはハロゲン)で表わされる位光体 が挙げられる。また、特開昭55-12142号に記報 されている ZnS:Cu, Pb 蛍光体、一般式が BaO · x A l 2 O a: E u (但し0.8 ≦ x ≦ 10)で表わされるア ルミン酸パリウム蛍光体、及び一般式がM2O・x SiOz:A(但LMzはMg,Ca,Sr,Zn,Cd又は Baであり A は C e, T b, E u, T u, P b, T 1, B i及び Mnのうち少なくとも1種であり、xは0.5≤x≤2. 5である。)で表わされるアルカリ土類金属珪酸塩 **系蛍光体が挙げられる。また、一般式が**

(Bai-x-y Mgx Cay)FX: eEu²⁺ (個しXはBr及びC1の中の少なくとも1つで

なくとも 1 つであり、x及びyはそれぞれ 0 くx≦ 2 × 10⁻¹及び 0 くy≦ 5 × 10⁻²である。)で表される蛍光体、特 開昭 55 − 160078号に記載されている一般式が

M *F X , x A : y L n

(但しM *は M g, C a, B a, S r, Z n及び C dのうちの少なくとも 1 種、 A は B e O, M g O, C a O, S r O, B a O, Z n O, A i z O 1, Y 2 O 1, L a z O 1, I n 2 O 1, S i O 2, T i O 2, Z r O 2, G e O 2, S n O 2, N b 2 O 2, T a 2 O 5 及び T h O 2 の うちの少なくとも 1 種、 L n は E u, T b, C e, T m, D y, P r, H o, N d, Y b, E r, S a 及び G dのうちの少なくとも 1 種であり、 X は C l, B r 及び I のうちの少なくとも 1 種であり、 x 及び y は それぞれ 5 × 10 - 3 ≤ x ≤ 0.5 及び O く y ≤ 0.2 なる条件を 満たす 数である。)で表される 看土 類 元 楽 付 活 2 価 金 瓜 フ ル オ ロ ハ ラ イ ド 位 光 体、 一般式が Z n S: A、 (Z n, C d) S: A、 C d S: A、 Z n S: A, X 及 び C d S: A, X (但 し A は C u, A g, A u, 又 は M n であり、 X は ハ ロ ゲ ン で ある。)で 表 さ れる 蛍 光 体、 特 ጠ 昭 57 - 148285 号 に

記載されている一般式〔〕〕又は〔〖〕、

一般式[] x M ₂(P·O ₄)₂ · N X ₂:y A

一般式[Ⅱ] M₃(PO₄)₂·yA

一般式〔Ⅲ〕 nReXı·mAX′ı:xEu

一般式 (N) nReX , naA X ' ;: x E u, y S m (式中、ReはLa, Gd, Y, Luのうち少なくとも1種、A はアルカリ土類金属、Ba, Sr, Caのうち少なくとも1種、X 及び X ' は F, Cl, Brのうち少なくとも1種を表わす。また、x 及び y は、1×10⁻¹ < x < 3×10⁻¹、1×10⁻¹ < y < 1×10⁻¹ なる条件を満たす数であり、n/mは1×10⁻² < n/m < 7×10⁻¹なる条件を満たす。)で表される蛍光体、及び

しかし、本発明の放射線画像変換パネルに用いられる輝尽性蛍光体は、前述の蛍光体に限られるものではなく、放射線を照射した後、輝尽励起光を照射した場合に輝尽発光を示す蛍光体であればいかなる蛍光体であってもよい。

本発明の放射線画像変換バネルは前記の輝尽性 蛍光体の少なくとも一種類を含む一つ若しくは二 つ以上の輝尽性蛍光体層から成る輝尽性蛍光体層 群を有しもよい。また、それぞれの輝尽性蛍光体 層に含まれる輝尽性蛍光体は同一であってもよい が異なっていてもよい。

本発明の放射級画像変換パネルにおいて、用いられる支持体としては各種高分子材料、ガラス、金属等が用いられる。特に情報記録材料としての取り扱い上可棧性のあるシートあるいはウェブ加工できるものが好適であり、この点から例えばセルロースアセテートフィルム,ポリイミドフィルム,ポリアセテートフィルム,ポリイミドフィルム,ポリアモテートフィルム,ポリカーボネイトフィルム,ポリカーボネイトフィルム,ポリカーボネイトフィルム,ポリカーボネイトフィルム,ポリカーボネイトフィルム,ポリカーボネイトフィルム,ポリカーボネイトフィルム等のプ

一般式

MIX . a MIX . . b M X . : c A

(但し、M^IはLi,Na,K,Rb,及びCsから遊ばれる少なくとも一種のアルカリ金属であり、M^IはBe,Mg,Ca,Sr,Ba,Zn,Cd,Cu及びNiから遊ばれる少なくとも一種の二価金属である。M^IはSc,Y,La,Ce,Pr,Nd,Pa,Sn,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tu,Yb,Lu,Al,Ga,及びInから遊ばれる少なくとも一種の三価金属である。

X,X'及びX"はF,C1,Br及びIから遊ばれる少なくとも一種のハロケンである。AはEu,Tb,Ce,Tm,Dy,Pr,Ho,Nd,Yb,Er,Gd,Lu,Sm,Y,T1,Na,Ag,Cu及びMgから遊ばれる少なくとも一種の金属である。

またaは0≦a<0.5範囲の数値であり、bは0≦b<0.5の範囲の数値であり、cは0<c≦0.2の範囲の数値である。)で表されるアルカリハライド 蛍光体等が挙げられる。特にアルカリハライド蛍 光体は真空蒸剤、スパック等の方法で輝尽性蛍光体層を形成させやすく好ましい。

ラスチック,アルミニウム,鉄,鋼,クロム等の金属シート或は該金属酸化物の被覆層を有する金属シートが好ましい。

特に輝尽鵬起光を支持体側から入射するパネルにおいては、支持体は前記の素材のうちのガラスあるいは透明プラスチックフィルムを用いることが好ましい。

また、これら支持体の層厚は用いる支持体の材質等によって異なるが、一般的には80μm~1000 μmであり、取り扱い上の点からさらに好ましく は80μm~500μmである。

本発明の放射線画像変換パネルにおいては、 一般的に前記師尽性蛍光体層が露呈する面に、 塚尽性蛍光体層が露呈する面に保護するための保護層を設けることが好ましい。この保護層は、保護層用強布被を郷尽性蛍光体層上に直接強布して形成してもよいし、 あるが体層上にをがめ 別途形成した保護層を輝尽性蛍光体層上に接着め 別途形成した保護層の材料としては酢酸セルロース、 ニトロセルロース、ポリノチルノククリレート

ポリピニルブチラール、ポリピニルホルマール、ポリカーポネート、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン・、ポリ塩化ピニリデン・ナイロン、ポリ四フッ化エチレン、ガリ三フッ化プロピレン共重合体、塩化ピニリデンーアクリロニトリル共重合体等の保護層用材料が用いられる。

また、この保護圏は真空蒸着法,スパッタ法等により、SiC,SiOz,SiN,AlzO,などの無機物質を積層して形成してもよい。

保護暦の暦厚は一般には0.1~100μm程度が好ましい。

次に前記師尽性蛍光体層の気相堆積法について説明する。

第1の方法として真空蒸着法がある。該方法に 於いては、まず支持体を蒸煮装置内に設置した後 装置内を排気して10-7Torr程度の真空度とする。

次いで、支持体加熱用ヒーターにより300~500

皮の真空皮とし、次いでスパッタ用のガスとして Ar,He等の不活性ガスをスパッタ装置内に導入 して10-3Torr程度のガス圧とする。

そして支持体上にたとえばタリウムを付活剤とした臭化ルビジウムをターアットとしてスパッタリングすることにより輝尽性蛍光体を所望の厚さに堆積させる。

前記スパッタ工程では真空蒸着法と同様に複数回に分けて坪尽性蛍光体層を形成することも可能であるし、またそれぞれ異なった坪尽性蛍光体からなる複数のターゲットをスパッタリングして輝尽性蛍光体層を形成することも可能である。

前記スパッタ法においては、複数の輝尽性蛍光体原料をターゲットして用いこれを同時あるいは 順次スパッタリングして、支持体上で目的とする 輝尽性蛍光体を合成すると同時に輝尽性蛍光体層 を形成することも可能である。また、前記スパッ タ法においては、必要に応じてOziHz等のガス を導入して反応性スパッタを行ってもよい。 でに加熱して支持体表面を静かにした後、Ar、lleなどの不信性がスを導入して、真空度を 5 × 10⁻¹ Torr程度にし、即尽性蛍光体たとえばタリウムを付活剤とした臭化ルビジウム蛍光体を胶厚が約250μmになるまで蒸着する。

この結果結消剤を含有しない郷尽性蛍光体層が形成されるが、前記蒸消工程では複数の抵抗加熱器あるいはエレクトロンピームを用いて共蒸消を行うことも可能である。

また、前記真空蒸粧法においては、椰尽性蛍光体原料を複数の抵抗加熱器あるいはエレクトロンピームを用いて共蒸粧し、支持体上で目的とする 椰尽性蛍光体を合成すると同時に椰尽性蛍光体層を形成することも可能である。

さらに前記真空然者法においては、蒸剤時必要に応じて被蒸剤物(支持体あるいは保護層)を冷却あるいは加熱してもよい。

第2の方法としてスパッタ法がある。該方法においては、蒸着法と同様に支持体をスパッタ装置内に設置した後装置内を一旦排気して10-*Forr程

さらに前記スパック法においては、スパック時 必要に応じて被蒸着物(支持体あるいは保護層)を 冷却あるいは加熱してもよい。

その他の方法としてCVD法がある。該方法は 目的とする郊尽性蛍光体あるいは郷尽性蛍光体原料を含有する有機金属化合物を熱、高周波電力等 のエネルギーで分解することにより、支持体上に 粘着剤を含有しない椰尽性蛍光体層を摂る。

第3図(a)は気相堆積法によってえられた水発明の放射線画像変換パネルの椰尽性蛍光体層及び設層厚に対応する椰尽性蛍光体附着量と放射線感度の関係の一例を表している。

本発明に係る気相堆積法による岬尽性蛍光体層は結形削を含んでいないので輝尽性蛍光体の附着量(充填率)が従来の岬尽性蛍光体を強設した輝尽性蛍光体層の約2倍あり、岬尽性蛍光体層単位厚を当たりの放射線吸収率が向上し放射線に対して高感度となるばかりか、画像の粒状性が向上する。

更に前記気和堆積法による郊尽性蛍光体層は透明性に優れており、 郊尽励起光及び郊尽発光の透

過性が高く、従来の強設法による輝尽性蛍光体層 より層厚を厚くすることが可能であり、放射線に 対して一層高感度となる。

前記のようにして得られた輝尽性蛍光体層の層表面側から亀裂が入った輝尽性蛍光体層を有する木発明のパネルの鮮鋭性の一例を第3図(b)の31に示す。

本発明のパネルは特願昭59-266912号~266916 号に記載されている微細性状プロック構造よりその構造が微細であって、光誘導効果により、輝尽励起光が危裂面で内部に反射を繰り返すので、たとえば特願昭59-266914号に示されるタイル状構造を引き継いだものの特性を示す第3図(b)の32と比較すると明らかなように、画像の鮮気性が向上すると北に輝尽性蛍光体の層厚の増大にともなう鮮気性をより向上することが可能である。

また輝尽性蛍光体粒子を粘着削に分散塗布して得られた従来のパネルの特性を第3図の33に示す。これより明らかに顕像の鮮鋭性が優れていることがわかる。

て郷尽発光として放出せしめる。本発明の放射線 画像変換パネル43は、郷尽性蛍光体層が亀裂を有 しているため、上記郷尽励起光による走査の際に、 郷尽励起光が輝尽性蛍光体層中で拡散するのが抑 制される。

放射される郷尽発光の強弱は習根された放射線エネルギー量に比例するので、この光信号を例えば光電子増倍管等の光電変換装置45で光電変換し、画像再生装置46によって画像として再生し画像表示装置47によって表示することにより、被写体の放射線透過像を観察することができる。

【寒施例】

次に実施例によって本発明を説明する。 実施例1.

支持体として0.5mm厚のアルミニウム板を蒸剤器中に設置した。次に抵抗加熱用のモリブテンポート中に輝尽性低光体RbBr:0.004TQを入れ、抵抗加熱用電極にセットし、続いて蒸剤器を排気して1×10-7Torr程度の真空度とした。次いで支持体加熱用ヒーターにより300~500℃に加熱して支持

本発明の放射級 画像変換 オキルは第4図に概略的に示される放射級 画像変換方法に用いられた場合、優れた鮮災性 粒状性 及び感度を与える。すなわち、第4図において、41は放射級 強生 装置、42は被 牙体、43は 本発明の放射級 調 個像変換 バネル、44は 即尽 励起光源、45は 設放射線 調 個像変換 水 ネルより 放射を れた 即尽 発光を 検出する 光電 変換 装置 なり 放射された 即尽 発光を 検出する 光電 生する 装置 47は 再生された 画像を 表示する 装置 かん みを 透過 47は 再生された 画像を 表示する 装置 かん みを 透過 47は 再生された 画像と して 再生 できるもの 光伯 報を何らかの 形で 画像と して 再生 できるもの であればよく、上記に 限定されるものではない。

第4図に示されるように放射級発生装置41からの放射級は被写体42を通して本発明の放射級画像変換がネル43に入射する。この入射した放射級は放射級画像変換がネル43の坪尽性蛍光体層に吸収され、そのエネルギーが蓄積され放射級透過像の蓄積像が形成される。次にこの蓄積像を坪尽励起光源44からの坪尽励起光で励起し

体表面と情帯にした後、アルゴンガスを導入して 5×10⁻⁶Torr程度の真空度とした。

次にRbBr:0.004TQを抵抗加熱法により蒸発させ、 膜厚か約250μαの暉尽性蛍光体層を形成し、バネ ル原体を作成した。

次に該バネル原体を蒸着器より取り出して窒素 芬囲気中で300℃まで加熱し、この状態で10分間 保持した後、加熱炉を取り去るとともに窒素流登 を増して急速に冷却し、前記師尽性蛍光体層の層 表面から危裂を発生されて本発明の放射線画像変 換パネルΛを得た。

このようにして得られた本発明の放射線画像変換バネルAに管電圧80KVpのX線を10aR照射した後、半導体レーザー光(780na)をバネルの支持体と反対の側から走査して輝尽励起し、輝尽性蛍光体層から放射される輝尽発光を光検出器(光電子増倍管)で光電変換し、この信号を画像再生装置によって画像として再生し、銀塩フィルム上に記録した。信号の大きさより、放射線画像変換バネルAのX級に対する感度を調べ、また得られた画像より、

画像の変調伝達関数(MTF)及び粒状性を調べ第1 表に示す。

第 1 表において、 X 線に対する感度は本発明の 放射線画像変換パネル A を 100として相対値で示 してある。また、変調伝達関数 (MTF)は、空間周波 数か 2 サイクル/ unの時の値である。

比较例1.

輝尽性蛍光体 R b B r:0.004 T Q 8 重量部とポリピニルブチラール樹脂 1 重量部と溶剤(シクロヘキサノン) 5 重量部を用いて混合、分飲し、輝尽性蛍光体層用強布被を調整した。次にこの強布液を水平に置いた300μ a 厚の支持体としての風色ポリエチレンテレフタレートフイルム上に均一に強布し、自然乾燥させて250μ a 厚の輝尽性蛍光体層を形成した。

このようにして得られた比較の放射線画像変換パネルPは実施例1と同様にして評価し、結果を第1表に併記する。

比較例2

支持体として0.5mm厚のアルミニウム板を用い、

耶尽性蛍光体の充填車が比較のパネルに比べて高くX級の吸収率が良いためである。

また、本発明の放射線画像変換パネルAは比較の放射線画像変換パネルPに比べてX線感度が高いにもかかわらず鮮鋭性の点でも優れていた。これは、本発明の放射線画像変換パネルの輝尽性飲光体層は危裂を有しているので、輝尽励起光である半導体レーザーの輝尽性蛍光体層中での散乱が減少するためである。

また、本発明の放射線面像変換パネルAは、比較の放射線画像変換パネルQに比べてX線感度および粒状性がほぼ同等であるにもかかわらず鮮鋭性が優れていた。これは、本発明のパネルAの原性性光体層はタイル状板の敷きつめられたこと構造をそのまま引き継いだ柱状プロック構造をそのまま引き継いだた状プロック構造が微細であってより優れた光鏡導効果をもつためであり、さらに輝尽励起光が輝尽性出光体層の層表側から入射しているのでその効果はいちだんと高い。

また、本発明のパネルAの製造程度は、柱状プ

特 顧昭 59-266914号に述べられている方法で関係 酸化処理および封孔処理を施し、タイル状板が微 超な間際により互いに隔絶されて敷きつめられた ことき表面構造とした支持体を蒸着器中に設置した。

次に実施例1と同じ蒸着条件を用いてRbBr:0.004 TQを蒸着し、膜厚が約250μmの椰尽性蛍光体層を 形成し、比較の放射線画像変換変換パネルQを得た。 このパネルQは実施例1と同様にして評価し、結果 を第1表に併記する。

第1表

パネル	隔厚(μα)	X線感度	粒状性	群災性(%)
本発明のパネルA	250	100	よい	60
比較のパネル P	250	51	替通	30
" · Q	250	97	よい	47

第1表より明らかなように本発明の放射線画像変換パネルAは、比較の放射線画像変換パネルPに 比べてX 線感度が約2倍高くしかも画像の粒状性 が優れていた。これは本発明の放射線画像変換パ ネルは輝尽性蛍光体層中に結准剤を含んでおらず

ロック構造の茶地となる層を形成する工程たとえばアルミニウムの陽極酸化処理および柱孔処理の工程を含まないため、比較のバネルQの製造工程に比べて単純である。

【発明の効果】

以上述べてきたように、本発明によれば輝尽性 低光体層が危裂を有するため、輝尽随起光の輝尽 低光体層中での依乱が若しく減少し、その結果頭 像の鮮鋭性を向上させることが可能である。

また、本発明によれば輝尽性蛍光体層厚の増大による画像の鮮鋭性の低下が小さいため、輝尽性蛍光体層厚を大きくすることにより、画像の鮮鋭性を低下させることなく放射線感度を向上させることが可能である。

また、本発明によれば本発明の放射線画像変換パネルを安価に安定して製造することが可能であ

本発明はその効果が極めて大きく、工業的に有用である。

4. 図面の簡単な説明

特開昭62-39797(10)

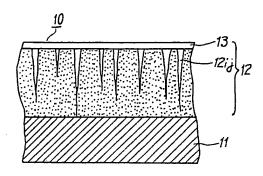
的 1 図 (a)は、本発明の一例の放射線画像変換 パネルの一部を示す断面図であり第1図(b)は、 本発明の一例の放射線画像変換パネルの輝尽性蛍 光体周表面を示す平面図である。 第2回は本発明 の他の一例の放射線画像変換パネルを示す断面図 である。 第3図(a)は本発明の一例に関する放射 線画像変換パネルにおける郷尽性蛍光体層厚及び 付着量と放射線に対する感度とを示す図であり、 (b)は空間周波数と変調伝達関数(MTF)との関係を 示す図である。弟4図は本発明のパネルが用いら れる放射線画像変換装置の概略図である。 第5図 (a)は従来の放射線画像変換パネルにおける郷尽 性蛍光層及び附着量と放射線に対する感度とを示 す図であり、(b)は前記従来の放射線画像変換パ ネルにおける郷尽性蛍光体層厚及び附着量と空間 周波数が2サイクル/unにおける変調伝達関数(M TF)とを示す図である。

11… 支持体

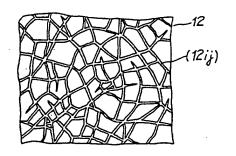
12… 輝尽性蛍光体層

13… 保護增

第 1 図 (a)



第 1 図 (b)



21… 支持体

22… 微細柱状プロック構造を有する때尽性蛍 光体層

23… 保護原

31… 本 発明の 放射 線 画 像 変 換 パ キ ル の 特 性

32… 微 細 柱 状 ブ ロッ ク 構 造 を 有 す る 放 射 線 変 換 パ ネ ル の 特 性

33… 従来の放射線画像変換パネルの特性

41… 放射線発生装置

42… 复写体

43… 放射線 画像変換 パネル

44… 椰 尽 励 起 光 源

45 ··· 光電変換装置

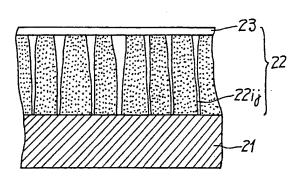
46… 画像再生装置

47… 面像表示装置

48…フィルター

出願人 小酒六写真工業株式会社

第 2 図



第 3 図

